EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07134090

PUBLICATION DATE

23-05-95

APPLICATION DATE

11-11-93

APPLICATION NUMBER

05282780

APPLICANT: NIPPON SANSO KK;

INVENTOR: KIKUCHI TSUTOMU;

INT.CL.

G01N 15/00 G01N 1/00 G01N 15/02

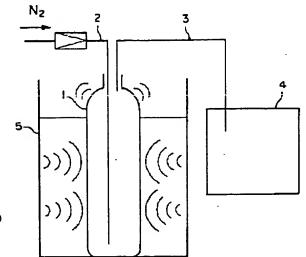
G01N 15/14

TITLE

: EVALUATION METHOD AND

TREATING METHOD FOR GAS FILLED

CONTAINER



ABSTRACT: PURPOSE: To evaluate the degree of cleanness in a container by a method wherein a gas filled container is exposed to ultrasonic waves with a frequency of KHz-MHz as specified value to lead a gas into the container outside and then, at least one of the measurement of the number of microparticles in the gas and a metal analysis is carried

> CONSTITUTION: Ultrasonic waves are transmitted to a gas filled container 1 from an ultrasonic water tank 5. Particles (microparticles) in the container 1 separate from the internal wall of the container with vibration by the ultrasonic wave and float in the gas inside to reach a measuring means 4 via a exhaust gas line 3 on a flow of an N2 gas to be supplied into the container 1. Here, the number of the particles are measured directly with a particle counter or trapped with a trapper to be dissolved for metal analysis. According to the evaluation method thus obtained, as compared with the case where the container 1 is exposed to the ultrasonic wave with the frequency of 10 KHz-1MHz to lead the gas 1 in the container outside so that the gas filled in the container 1 is discharged simply, the discharging of the particles in the container 1 can be improved substantially. This makes possible accurate evaluation of the existence of the particles in the container 1 by direct measurement of the number of the particles, metal analysis and the like.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

The second secon The state of the s A64.

Ĺ

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-134090

(43)公開日 平成7年(1995)5月23日

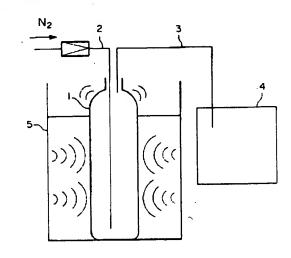
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G01N 15/0	0 C		
1/0	0 101 X		
15/0			
•	_		
15/1	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顧平5-282780	(71)出願人	000231235
(21/1249/12)	,		日本酸素株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)11月11日		東京都港区西新橋1丁目16番7号
(22/山県口	+000 + (1000) 11/11/2	(72)発明者	
		. (10/38/14	茨城県つくば市大久保10 日本酸素株式会
			社つくば研究所内
		(70) Startes	-
		(72)発明者	
			東京都港区西新橋 1-16-7 日本酸素株
			式会社内
		(72)発明者	
			栃木県小山市大字横倉新田498 日本酸素
			株式会社小山事業所内
		(74)代理人	介理士 志賀 正武 (外2名)
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 ガス充填容器評価方法及びガス充填容器内の処理方法

(57)【要約】

【目的】 表面状態の悪いものと良いものとの有意差が パーティクルの測定や金属分析の結果で現われるような ガス充填容器評価方法と、ガス充填容器内のパーティク ル除去のためのパージ操作を無人で行うことのできる処 理方法の提供を目的としている。

【構成】 ガス充填容器1に周波数10kHz~1MH 2 の超音波を当て、該容器内のガスを容器外部に導出 し、該ガス中の微粒子の数と金属分析との少なくとも一 方を行い、該容器内の精浄度を評価するガス充填容器評 価方法と、同じくガス充填容器に周波数10kH2~1 MH2の超音波を当てつつ、該容器中の微粒子をガスと ともに容器外部に排出するガス充填容器内の処理方法で ある



【符計部氷の郵田】

【請求項1】 ガス充填容器に周波数10kH2~1M Hzの超音波を当て、該容器内のガスを容器外部に導出 し、該ガス中の微粒子の数と金属分析との少なくとも一 方を行って該容器内の清浄度を評価することを特徴とす るガス充填容器評価方法。

【請求項2】 ガス充填容器に周波数10kH2~1M H2の超音波を当てつつ、該容器中の微粒子をガスとと もに容器外部に排出することを特徴とするガス充填容器 内の処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はガス充填容器評価方法及 びガス充填容器内の処理方法に関し、ガス充填容器内壁 に付着し又は浮遊して存在している金属などの微粒子 (パーティクル) の存在度合を正確に判断するためのガ ス充填容器評価方法及びガス充填容器内のパーティクル を効率良く人手をかけずにパージして清浄に処理するた めの処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造プロセスや分析装置の目盛較 正用標準ガスあるいは高純度ガスの製造プロセスにおい ては、極めて厳重な不純物排除対策を講じる必要がある ことから、半導体製造用の原料ガスや標準ガスあるいは 高純度ガス等のガスの供給系についても可能な限り清浄 化を図ることが要求されている。従来、これらの上記ガ スの供給は、ガス充填容器を用いて行われ、通常ガス充 填容器は繰り返し使用されている。従来の金属製のガス 充填容器にあっては、容器内壁面から材料金属に起因す が供給ガスに同伴されて不純物となることが懸念され、 このパーティクルを低減化するための努力がなされてい る。そして、ガス充填容器でのパーティクル低減に関し ては、ガス充填容器の内壁面の平滑化やフッ素樹脂など の樹脂をコーティングする方法が検討されている。とこ ろで従来、ガス充填容器内のパーティクル数を計測した り、あるいはパーティクルとしてガス中に同伴される不 純物 (主に金属) を分析するための方法としては、ガス 充填容器にパーティクルを含まないクリーンなガスを充 ルカウンターに直接導入してガス中のパーティクル数を カウントしたり、金属を溶解する溶液にパブリング等で パーティクルを捕捉して溶解し、その溶液をICP(誘 導結合型高周波プラズマ)分析装置や、原子吸光分析装 置に導入して分析を行う。

[0003]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、従来方 法によってガス充填容器内のパーティクルを分析して も、通常品とパーティクル防止加工を施したものとの有 意の差が認められなかった。即ち、容器の内面粗度は通 50 数 $10\,\mathrm{kHz}\sim1\,\mathrm{MHz}$ の超音波を当てつつ、該容器中

市面(13)30世紀住屋(50)、30世紀(42年年) 鏡)等で観察すると表面がいわゆるささくれだっている 状態となっているのが判る。一方、機械研摩によって容 器内面を鏡面に仕上げた容器は内面粗度が1 μm程度 で、SEMで観察しても研摩による引っ掻き傷は観察さ れるが、表面状態は通常容器に比較すると非常に良い。 それにも保わらず、容器に充填したガス中のパーティク ルを測定しても、容器表面積の差によるパージ効果の差 (充填直後のみ) は観察されるものの、容器内面粗度の 10 影響を直接評価することは非常に難しい。表1に通常容 器相当品と、通常容器相当品にフッ素樹脂でコーティン グを行いパーティクルが出にくくした容器に、フィルタ ーを通したN:ガスを流し、パーティクルカウンターで ガス中のパーティクル数 (0.05μm以上のパーティ クル)を計測した結果である。

[0004]

【表 1 】

20

容器	通常容器	ン・ティング 容器
バラ/加 (個/G)	13	5

【0005】このように両容器ともパーティクルがほと んど測定されていないことが判る。また、ガス中に同伴 したパーティクルを溶解した溶液の金属分析においては 更に検出が困難であり、パーティクルに起因する金属分 が検出されたというデータは無い。

[0006]一方、ガス充填容器内のパーティクルをパ ージするために従来は、ガス充填容器内にクリーンガス を15kg/cm²程度の圧力で充填し、放出するといった充圧 る微粒子(以下、パーティクルという)が発生し、これ 30 パージを繰り返すことによって行っている。また配管に ついては、クリーンなガスを配管に流し、配管をハンマ リングすることにより、配管内のパーティクルを取り除 いている。このように従来のパーティクルのパージ方法 はパーティクルの除去に人手を要していた。また、ガス 充填容器についてはパージ用ガスとして高圧ガスが必要 であった。

[0007] 本発明は上記事情に鑑みてなされたもの で、表面状態の悪いものと良いものとの有意差がパーテ ィクルの測定や金属分析の結果で現われるようなガス充 填し、容器からガスを導出し、これをガス用パーティク 40 填容器評価方法と、ガス充填容器内のパーティクル除去 のためのパージ操作を無人で行うことのできる処理方法 の提供を目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、ガス. 充填容器に周波数10kHz~1MHzの超音波を当 て、該容器内のガスを容器外部に導出し、該ガス中の撤 粒子の数と金属分析との少なくとも一方を行い、狭容器 内の清浄度を評価することを特徴とするガス充填容器評 価方法である。請求項2の発明は、ガス充填容器に開波

2. 1

"禁,请

. .

** : 11

A 1

Miles B

の微粒子をガスとともに容器外部に排出することを特徴 とするガス充填容器内の処理方法である。

[0009]

【作用】ガス充填容器に周波数10kHz~1MHzの超音波を当て、該容器内のガスを容器外部に導出すると、単に容器内の充圧ガスを排出する場合に比べ容器内のパーティクル排出が格段に良くなり、パーティクルカウンターを用いたパーティクル数の直接計測や金属分析などによってガス容器内のパーティクル存在度合を正確に評価することができる。このようにガス充填容器に周10波数10kHz~1MHzの超音波を当て、該容器内のガスを容器外部に導出すると、容器内のパーティクルを効率良く除去することができ、ガス充填容器のパーティクルパージを容易かつ確実に行うことができる。

[0010]

【実施例】以下、本発明を図面を参照して説明する。図 1は、本発明に係るガス充填容器評価方法の概要を示す ものであり、符号1はガス充填容器、2はN2ガス供給 ライン、3は排出ガスライン、4は測定手段、5は超音 波水槽である。ガス充填容器1内に供給されるN2ガス 20 は、高性能のフィルタ、例えば濾過精度0.01µmのセラ ミックフィルタなどを用い、パーティクルの無いクリー ンなガスを供給できるようになっている。排出ガスライ ン3に接続された測定手段4としては、ガス中のパーテ ィクルの個数を直接計測することができるパーティクル カウンター又は金属分析を行うためのパーティクル捕集 装置が用いられる。上記パーティクルカウンターは、レ ーザ光をガス中に照射して、ガス中の粒子にレーザ光を 照射して発生する散乱光を捕捉し、その散乱光の強度に よってパーティクルを計測する方式の装置が好適に用い 30 られる。また、パーティクル捕集装置は、ガス中のパー ティクルを溶解可能な硝酸水溶液、王水などの溶解液を 収容したパブリング装置などが用いられ、排出ガスを溶 解液中に通してパブリングし、含有するパーティクルを 捕集、溶解できるようになっている。そして、金属分析 を行う場合には、一定量のガスを通した溶解液中の金属 成分を原子吸光分析装置などを用いて測定する。

【0011】超音波水槽5は、水槽内に入れたガス充填容器1の周囲から周波数10kHz~1MHzの超音波を照射することのできるものであればよいが、好ましく のは、超音波の出力周波数を適宜に設定でき、またガス充填容器1の大きさに応じて適正な出力に調整可能なものが使用される。パーティクルを排出させるための適正な周波数は容器1の材質によって異なる場合があり、材質の違いに応じて適正な周波数の超音波を当てることが望ましい。この周波数が上記範囲外であると、ガス充填容器1からのパーティクル排出促進効果が充分に得られず、パーティクルの分析結果が不正確となるおそれがある。

[0012] なお、図1に示す例では、水などの液体を 50

媒体として超音波をガス充填容器1に当てる方法を例示したが、ガス充填容器1に超音波を当てるための方法はこれに限らず、例えば、超音波振動子をガス充填容器1に取り付けたり、フレキシブルな帯状の超音波振動子をガス充填容器に巻き付け、ガス充填容器1を直接振動させる方法などがあり、ガス充填容器の大きさ、形状により適宜選択して用いられる。

【0013】図1に例示する方法によってガス充填容器 1内のパーティクルの存在度合を評価するには、ガス充填容器 1を超音波水槽5内に入れ、この容器1の容器弁にガス供給ライン2を接続するとともに、容器弁のパージ出口を排出ガスライン3に接続する。ついで、ガス供給ライン2から容器1内のパージ管を経てクリーンなN。ガスを供給するとともに、超音波水槽5から所定周数の超音波を放射してガス充填容器1に超音波を与える。ガス充填容器1内のパーティクルは、超音波振動により容器内壁を離れ、内部のガスに浮遊した状態となって、容器1内に供給されるN。ガスの流れに乗って容器から排出され、排出ガスライン3を経て稠定手段4に達し、ここでパーティクルカウンターによって個数を計測されるか、金属分析用の捕集装置に捕集、溶解される

【0014】このガス充填容器評価方法によれば、ガス充填容器1に周波数10kHz~1MHzの超音波を当て、該容器1内のガスを容器外部に導出することによって、単に容器内の充圧ガスを排出する場合に比べ容器内のパーティクル排出が格段に良くなり、パーティクルカウンターを用いたパーティクル数の直接計測や金属分析などによってガス容器内のパーティクル存在度合を正確に評価することができる。

【0015】また、本発明に係るガス充填容器内の処理方法は、図1に示す構成のうち、測定手段4を省いて、ガス充填容器1内から排出ガスライン3を通って排出されるパージガスを直接排気する構成とすることによって実施される。即ち、ガス充填容器1を超音波水槽5内に入れ、この容器1の容器弁にガス供給ライン2を接続するとともに、容器弁のパージ出口を排出ガスライン3に接続する。ついでガス供給ライン2から容器1内のパージ管を経てクリーンなN,ガスを供給するとともに、超音波水槽5から所定周波数の超音波を放射してガス充填容器1に超音波を与える。これによりガス充填容器1内のパーティクルは、超音波振動により容器内壁を離れ、内部のガスに浮遊した状態となり、容器1内に供給されるN,ガスの流れに乗って容器から排出され、排出ガスライン3を通って排気される。

【0016】 このガス充填容器内の処理方法によれば、 容器1内のパーティクルを極めて効率良く除去すること ができるので、ガス充填操作における容器1内のパーティクル除去のためのパージ操作を短時間で確実に行うこ とができ、ガス充填操作の作業効率を向上させることが 来法ではかなりの人手が必要であったパーティクル除去 のためのパージ操作を無人で行うことが可能となり、ガ ス充填操作の作業効率を一層向上させることができる。 【0017】 (実験例) 通常容器相当品 (75cc, S US304製ガスポンペ)及びそれの内壁面にフッ素樹 脂コーティングを施したコーティング容器のそれぞれの. 10 ガス充填容器を用い、これらの容器を図1に示す分析系 によってパーティクル個数と排出ガスの金属分析を行っ た。それぞれのガス充填容器を図1に示す通りに分析系 に接続し、超音波水槽から45kH2の超音波を出力し てガス充填容器を超音波振動させるとともに、ガス供給 ラインを通して濾過精度0.01 μ mのセラミックフィルタ で瀘過したクリーンなN₂ガスを供給し、パーティクル カウンターを用いて排出ガス中のパーティクル数を計測 し、及び排出ガスを溶解液(硝酸水溶液)を通してパブ 合型高周波プラズマ分析装置(日本ジャーレルアッシュ (株) 製 I C A P-5 7 5) で分析して金属成分を定量 分析した。パーティクルカウンターとしては、日立電子 エンジニアリング (株) 社製エアーダストモニター T S-5100を用いた。なお、N2ガスの流量は、パーテ ィクル教測定時には2.8月月八分、金属分析時には0. 6リテトル/分とした。図2に通常容器相当品とコーティン

[0018]

【表2】

姚鉞	通常容器 相当品	1亏约 [*] 容器
Al	< 3	< 3
Fe	20.9	3.5
Cr	<1	(1
Ni	21.0	0.5
Mn	<0.5	<0.5

グ容器とのパーティクル個数の変動を示す。この図から

明らかなように、超音波を当ててパーティクルの排出を

器とのパージガス中のパーティクル個数に有意差が確認

できる。また、以下の表2に金属分析の結果を示す。

单位:ppb[u/u]

【0019】表2の結果から分かるように、超音波を当

【0020】さらに、A1製のガス充填容器を用い、超 音波の周波数を変動させ、その周波数と排出パーティク ル個数との関係を調べた。この結果を図3に示した。図 3の結果より、ガス充填容器に加える超音波の周波数の 違いにより、パーティクルの排出度合が異なることが明 らかとなった。

[0021]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のガス充填 容器評価方法によれば、ガス充填容器に周波数10kH z~1MHzの超音波を当て、該容器内のガスを容器外 部に導出することによって、単に容器内の充圧ガスを排 出する場合に比べ容器内のパーティクル排出が格段に良 くなり、パーティクルカウンターを用いたパーティクル 数の直接計測や金属分析などによってガス容器内のパー ティクル存在度合を正確に評価することができる。また リングしパーティクルを捕集、溶解し、この液を誘導結 20 本発明に係るガス充填容器内の処理方法によれば、超音 波を容器に当てつつ容器内のガスを容器外部に導出する ことによって、容器内のパーティクルを極めて効率良く 除去することができるので、ガス充填操作における容器 内のパーティクル除去のためのパージ操作を短時間で確 実に行うことができ、ガス充填操作の作業効率を向上さ せることができる。また、この方法によれば、パーティ クル除去のためのパージ操作において使用する充圧ガス の使用量を大幅に削減することができ、容器のパージ操 作のコストを低減することができる。更にこの方法によ 促進させた場合には、通常容器相当品とコーティング容 30 れば、従来法ではかなりの人手が必要であったパーティ クル除去のためのパージ操作を無人で行うことが可能と なり、ガス充填操作の作業効率を一層向上させることが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るガス充填容器評価方法を説明する 概要図である。

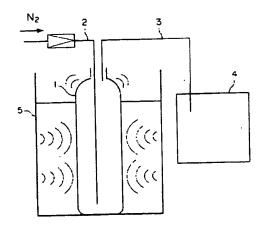
【図2】本発明に係る実験例の結果として、通常容器相 当品とコーティング容器とのパージガス中のパーティク ル個数を示すグラフである。

40 【図3】本発明に係る実験例の結果として、周波数と排 出パーティクル個数との関係を示すグラフである。

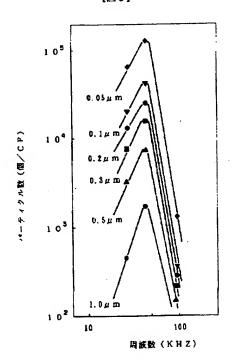
【符号の説明】

1……ガス充填容器、2……ガス供給ライン、3……排 出ガスライン、4……測定手段、5……超音波水槽。

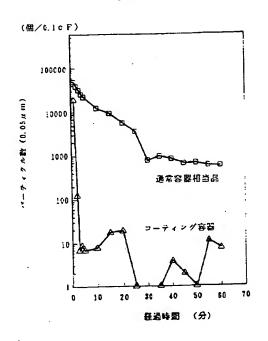




【図3】



【図2】



フロントページの**統**き

(72)発明者 羽坂 智 板木県小山市大字機倉新田498 日本酸素 株式会社小山事業所内

(72)発明者 高橋 康弘

茨城県つくば市大久保10 日本酸素株式会 社つくば研究所内

(72)発明者 菊池 勉 栃木県小山市大字機倉新田198 日本酸素 株式会社小山事業所内